

**B81 TECNOLOGÍA DE LAS MICROESTRUCTURAS [7]**

**B81C PROCEDIMIENTOS O APARATOS ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA LA FABRICACIÓN O EL TRATAMIENTO DE DISPOSITIVOS O SISTEMAS DE MICROESTRUCTURA** (fabricación de microcápsulas o de microbolas B01J 13/02; procedimientos o aparatos especialmente adaptados para la fabricación o el tratamiento de elementos piezoeléctricos o electrostrictivos o magnetostrictivos en sí H01L 41/22) [7]

**Nota**

La presente subclase no cubre : [7]

- los procedimientos o los aparatos para la fabricación o el tratamiento de dispositivos puramente eléctricos o electrónicos, que están cubiertos por la sección H, p.ej. por el grupo H01L 21/00; [7]
- los procedimientos o los aparatos que implican la manipulación de átomos o de moléculas uno por uno, que están cubiertos por el grupo B82B 3/00. [7]

---

**1/00 Fabricación o tratamiento de dispositivos o de sistemas en o sobre un sustrato** (B81C 3/00 tiene prioridad) [7]

**3/00 Unión de dispositivos o de sistemas a partir de componentes que han recibido un tratamiento individual** [7]

**5/00 Procedimientos o aparatos no previstos en los grupos B81C 1/00 ó B81C 3/00** [7]